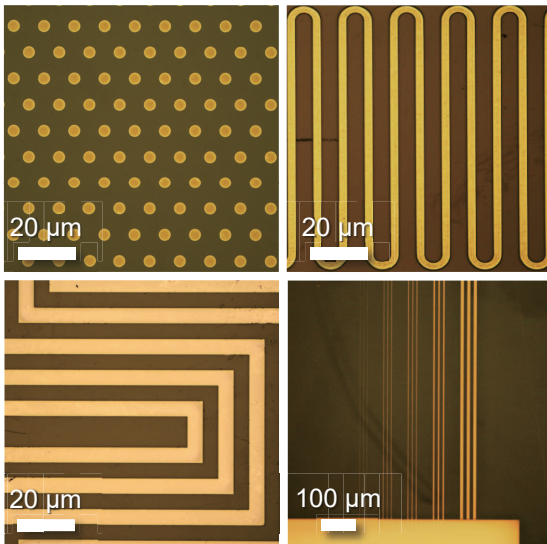
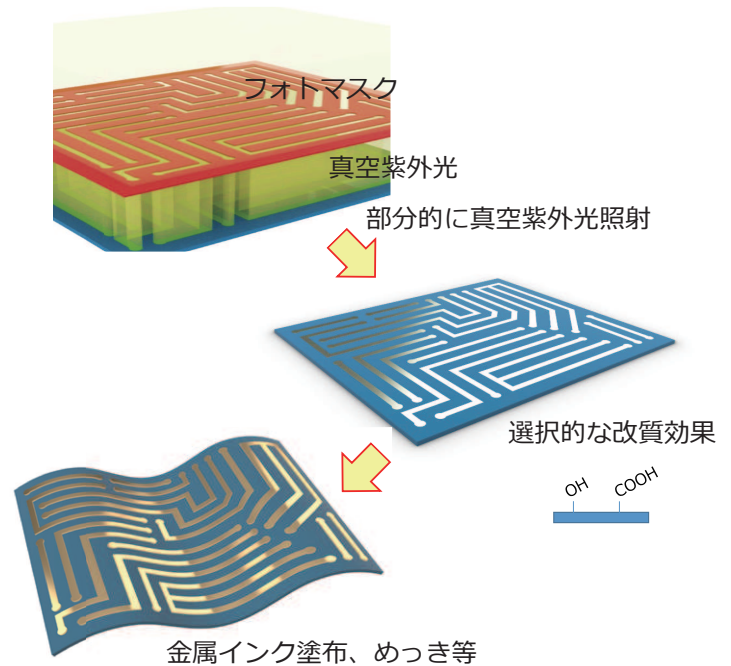
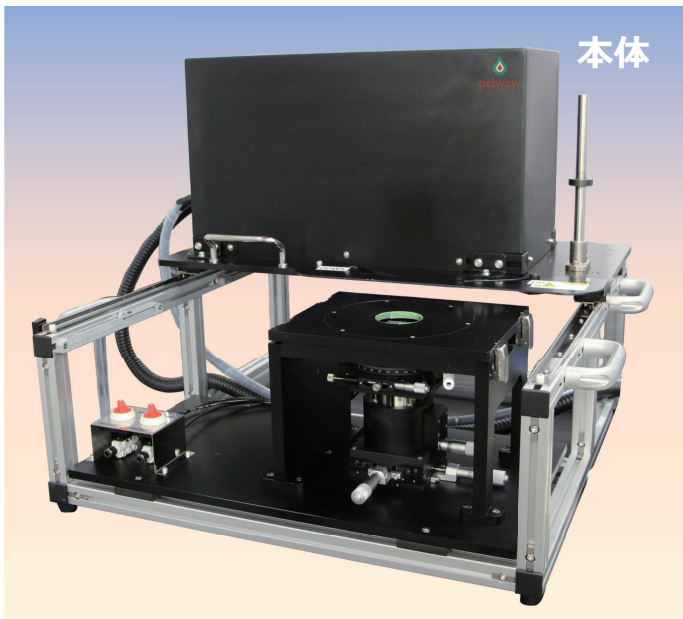
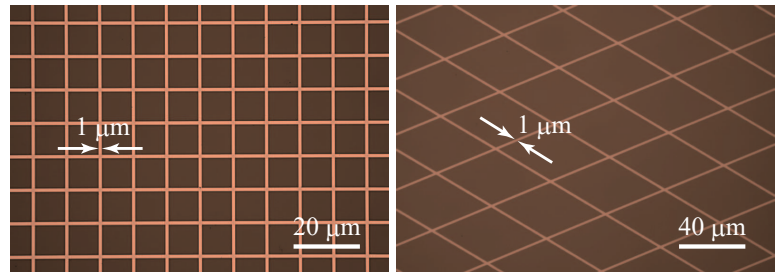


真空紫外平行光照射システム

微細な領域に真空紫外光($\lambda < 200\text{nm}$)を照射し、表面を部分的に改質します。高精度な平行光タイプ。



Small, 17, 2101754 (2021).



Chemical Engineering Journal, 416, 127644 (2021).

- ・ 金属ナノインクによる微細印刷
- ・ 選択的無電解めっき
- ・ 自己組織化、親水・疎水の実験に



株式会社プリウェイズ

— プリンテッドエレクトロニクスの導入支援、試作、評価 —

〒305-0044 茨城県つくば市並木 1-1 物質・材料研究機構内

URL: <http://priways.co.jp>

e-mail: info@priways.co.jp